

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会  
第34回商標審査基準ワーキンググループ  
議事次第・配付資料一覧

日時:令和5年11月22日(水) 15時00分開会  
会場:特許庁 16階 特別会議室

(議事次第)

1. 開会
2. コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について (議題1)
3. 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について (議題2)
4. 閉会

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1-1 商標審査基準改訂案(4条4項)

資料1-2 商標審査基準改訂案(8条)

資料2 商標審査基準改訂案(4条1項8号)

参考資料1 関連条文